PAT-NO:

JP402118434A

DOCUMENT-IDENTIFIER: JP 02118434 A

TITLE:

MEASURING INSTRUMENT FOR CONTAMINATION EXTENT OF LIQUID

PUBN-DATE:

May 2, 1990

INVENTOR-INFORMATION:

NAME

SASAKI, TAKASHI

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME

COUNTRY

MEIDENSHA CORP

N/A

APPL-NO:

JP63272805

APPL-DATE:

October 28, 1988

INT-CL (IPC): G01N005/04

US-CL-CURRENT: 73/64.53

ABSTRACT:

PURPOSE: To detect the extent of contamination with high accuracy by providing a piezoelectric oscillator equipped with a piezoelectric vibrator of thickness slide vibration mode and a frequency measuring instrument.

CONSTITUTION: The measuring instrument consists of the piezoelectric vibrator 1 of thickness slide vibration mode, etc., as a detection part and the frequency measuring instrument 6. Then when the extent of contamination of liquid is measured, the liquid is dripped or stuck on the piezoelectric vibrator 1 and then dried, and while a contaminant material obtained as the remainder is left on the piezoelectric vibrator, the piezoelectric oscillator is powered on to vibrate the piezoelectric vibrator 1, thereby measuring the oscillation frequency by the frequency measuring instrument 6. The amount of the remainder on the piezoelectric vibrator increases as the extent of the contamination of the liquid increases, and the frequency variation is larger, so the frequency variation value to the extent of the contamination is displayed graphically in advance to detect the extent of the contamination with high accuracy.

3/26/07, EAST Version: 2.1.0.14

COPYRIGHT: (C)1990,JPO&Japio

① 特許出願公開

@ 公開特許公報(A) 平2-118434

®Int. Cl. 5

識別記号

庁内整理番号

❸公開 平成2年(1990)5月2日

G 01 N 5/04

Z 7172-2G

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全5頁)

液体の汚染度測定器 60発明の名称

> 20特 顧 昭63-272805

20出 顧 昭63(1988)10月28日

東京都品川区大崎 2丁目 1番17号 株式会社明電舎内 佐 々 木 隆 @発明者

株式会社明電舎 東京都品川区大崎2丁目1番17号 勿出 願 人

弁理士 志賀 富士弥 外2名 個代 理 人

1. 発明の名称

液体の汚染度測定器

2. 特許請求の範囲

と、該圧電発振器を接続して該圧電発振器の発振 周波数を測定する周波数測定器とから構成したこ とを特徴とする液体の汚染度測定器。

3. 発明の詳細な説明

A. 産業上の利用分野

本発明は、圧電振動子を利用した液体の汚染度 測定器に関する。

B. 発明の概要

本発明は、液体の汚染度を検出する液体の汚染 度測定器において、

圧電振動子を具えた圧電発振器を検出部とし、 該圧電発振器を周放数測定器に接続して発振周波 数を測定できるようにすることにより、

汚染した液体を圧電振動子に付着させた後乾燥 校出郎としての圧電振動子を具えた圧電発振器 させた場合には、液体を付着させる前とは発振周 波数が異なることから、汚染度を検出するように したものである。

C、従来の技術

半導体の製造工程をはじめ種々の工業分野で、 **都品の洗浄等にアルコールやトリクレン等の溶剤** が洗浄済として使用される。これらの溶剤はくり 返し使用され、それによって例えば油脂類や固体 混濁物などの汚染物質の混入が増加し劣化すると、 洗浄後の郎品等の消浄度が悪くなる。そのため、 溶剤の劣化度である汚染度を定期的にチェックし

て管理する必要がある。

汚染度をチェックするのに、従来は以下の方法 を用いている。

(イ) 重量法

この方法は、一定量の溶剤を加温乾燥し、残造として残った汚染物質の重量を秤頭して測定する。
(ロ) P H 法

溶剤のPHの変化を試験紙や試薬によって測定する。

(ハ) 比重法

溶剤の比重の変化を比重計等によって測定する。

D. 発明が解決しようとする課題

ところが、重量法においては乾燥後に残液として残った汚染物質の重量を正確に測定するのに時間がかかり、自動化しにくい。一方、P H 法や比

を周波数測定器で測定する。

液体の汚染が多くなるほど圧電振動子上に残留する残盗の賃が増加し、周波数変動が大きいので、 汚染の度合に対する周波数変動値を予めグラフ又 は表に表示しておくことにより、周波数変動値を 知ることで汚染度を測定することができる。

G. 実施例

以下、本発明を図面に示す実施例に基づいて詳細に説明する。

(a)実施例の構成

本発明による液体の汚染度測定器の構成を、第 1図(a),(b)に基づいて説明する。

図のように、汚染度測定器は、検出部としての 厚みすべり振動モード等の圧電振動子!を有する 圧電発振器2と、周波数測定器6とで構成される。 重法は精度が高くない等の欠点がある。

そこで本発明は、斯かる課題を解決した液体の 汚染度測定器を提供することを目的とする。

E. 課題を解決するための手段

F. 作用

液体の汚染度を測定するには、厚みすべり振動モード等の圧電振動子上に液体を滴下または付着せしめた後乾燥させ、残渣として得られた汚染物質が圧電振動子上に残留した状態で圧電発振器に 通電して圧電振動子を振動させ、その発振周波数

なお周波数測定器 6 に比べて圧電発振器 2 は、はるかに小さいものであるが、第1図では両者の大きさの対比は省略して示してある。

圧電振動子!は、第1図(b)に示すように円盤形の振動子片3の両方の主面3a、3b上に位置する電極4a、4bとこの電極4a、4bに失々接続されたリード部4c、4dを蒸着したものである。一対のリード部4c、4dは、図のように同じ方向へ事出してもよいし、相互に180°をなす反対方向へ事出してもよい。

圧電発振器 2 内には、一般に知られているように圧電振動子 1 の電極のリード部 4 c. 4 d に接続されると共に、その一対の電極 4 a. 4 b 間に電圧を印加して発振を生ぜしめる図示を省略した発振回路等が内蔵されている。10は例えば商用

TL 翻寄に接続するための電源コードである。また 1 1 a . 1 1 b は発振山力を取り出すための出力 端子である。発振周波数の測定を行う際には、こ の出力端子 1 1 a . 1 1 b を周波数測定器 6 に接 続して発振周波数の測定を行うものである。

なお、圧電振動子の形状は円形に限らず、矩形であってもよい。また周辺部や端部にベベル加工等を施さないものでもよい(第4図参照)。また、前記の保護カバー5の一方または両方とも省略してもよい。また、圧電発振器2内に電池等の電源

海下したあと、第2図(b)に示すように圧電振動子1を加熱又は自然乾燥によって乾燥させ、乾燥後に残渣として得られた汚染物質が圧電振動子1上に残留した状態で第2図(d)に示すように一対の電極4a、4b間に選圧を印加し、このときの発振周放数を測る。

汚染物質が付着してないときの発振周波数を「o として汚染物質が残留したときの発振周波数を「。 とすると、発振周波数の差は、Δf=fx-fo となる。一方、発振周波数の差Δfは、圧電振動 子」上に残留した汚染物質のほと対応して変わる。 また圧電振動子「上に残益として残留する汚染物 質の量は溶剤の汚染度と直接的な関係を有する。 従って、汚染物質の段配皿に対する発振周波数の 差Δfを予め測定してグラフ又は表にしておけば、 を内蔵せしめた場合には圧電発振器 2 に電源コード 1 0 を設けなくてもよい。

なお前紀の周波数測定器 6 は従来から一般に使用されている周波数測定器を用いることでよく、 検出部としての第1図に示すような少なくとも理 極4 a . 4 b を設けた主面 3 a . 3 b のうちの一 方を露出せしめた圧電振動子 | を備えた圧電発版 器 2 と組合せて構成することでよい。

(b) 実施例の作用

次に、液体の汚染度測定器の作用を第2図~第4図に基づいて説明する。

第2図は、本発明の作用を原型的に示したものである。 溶剤の汚染度を測定するには、第2図(a)に示すように、検出部としての厚みすべり 版動モード等の圧電振動子!上に汚れた溶剤8を

周波数の差∆ f を測定することによって汚染物質の残留量、即ち汚染度を知ることができる。

次に、簡易形の汚染度測定法を第3図に示す。 第3図(a)に示すように圧電援助子1の部分を 溶剤8中に設し、第3図(b)に示すように圧電 振動子1の表面に付着した溶剤8を乾燥させて第 3図(c)に示すように汚染物質が付着した状態 で圧電振動素子1の周波数を測定する。

最後に、定量形汚染度測定法を第4図に示す。
これは、第4図(a).(b)に示すように、圧
電振動子1の外周部にリング状の枠9を仮図きし、
枠9内に溶剤を満たすことで圧電振動子1上に一
定量の溶剤を被せうるようにしたものである。測
定のためのその他の手順は前記の場合と同じなの
で、説明を省略する。

圧電優動子の発展周波数の変化は、よく知られているように例えばppmオーダーの変化まで極めて容易に測定でき、溶剤中に汚染物質の混入が少ない場合にも高感度の汚染度測定が可能である。 そして、使用後は汚染のない溶剤で圧電振動子を洗浄しておけば、何度でも使用できる。

本発明で使用する圧電振動子は、任意の発展周波数のものでよく、「o=10MHzのものを使用してアルコールの汚染度を測定した場合の結果を以下に示す。

新しいアルコールにおいてはΔ 「 = 0 p p m で めり、発展周波数の変動はなかった。次に、使用 期間の異なる汚染された数種類のアルコールにつ いて発展周波数の変化を測定したところ、少ない ものではΔ 「 = 5 0 p p m、多いものではΔ 「 =

測定器との組合せで構成されることから、検出部 は小形で何回でも繰り返し使用することが可能で あり、しかも低コストである。

4. 図面の簡単な説明

第1図~第4図は本発明による液体の汚染度測 定器の実施例に係り、第1図(a)はその構成図、 第1図(b)は圧電援動子の平面図、第2図(a) ~(d)は作用説明図、第3図(a)~(c)は 簡易形汚染度測定法の説明図、第4図(a)は定 量形汚染度測定法に係る圧電振動子の平面図、第 4図(b)はその正面断面図である。

1 … 压ជ摄動子、 2 … 压粒発摄器、 6 … 周波数测定器。

100ppmであった。

周波数の変化像 Afとしてはppmオーダーの 測定が可能なので、溶剤の汚染度に対して極めて 高感度の測定が可能である。

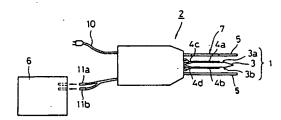
H. 発明の効果

以上説明したように本発明による液体の汚染度 測定器によれば、厚みすべり振動モード等の圧電 振動子を具えた圧電発振器と周波数測定器とで構成したので、ppmオーダーの発振周波数変動を 測定することによって液体の汚染が少ない場合に も高精度で汚染度の検出ができる。従って、邮品 の洗浄度に対する要求が厳しい場合であって汚染 度の低い状態での汚染度の測定と液体の管理が容 易である。

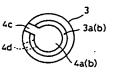
また、圧電発振器を検出部とし、一般の周波数

第 1 図

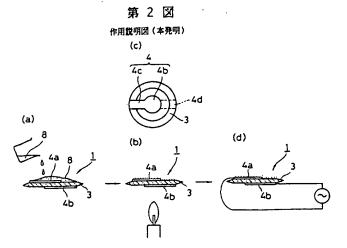
(a) 汚染度測定器の構成図(本発明)



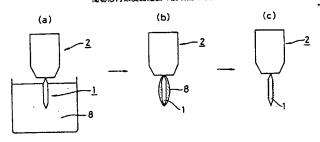
(b) 圧電振動子の平面図(本発明)



1---任電振動子 2---任電発振器 6---周波数器定器

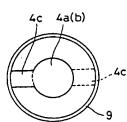


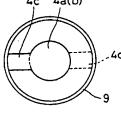
第 3 図 簡易形汚染度測定法の説明図(本発明)

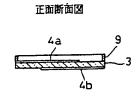


第 4 図 定量形汚染度測定法に係る圧電振動子(本発明)

(a) 平面図







(b)